404134081 A MAY 1992

(54) HEAD POSITIONING MECHANISM

(11) 4-134681 (A)

(43) 8.5.1992 (19) JP

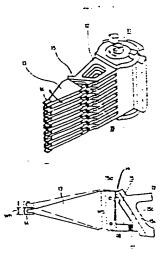
(21) Appl. No. 2-255967 (22) 25.9.1990

(71) FUJITSU LTD (72) TAKAHARU ARIGA(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G11B21/10

PURPOSE: To allow positioning with high accuracy by providing an auxiliary actuator consisting of piggyback actuators which are so assembled as to have the coefft, of thermal expansion matching with the coefft, of thermal expansion

CONSTITUTION: The access arm 12 oscillated by a main actuator 11 in the radial direction of a magnetic disk and a head supporting spring 13 supporting a head are connected by a frame structure support 15. The auxiliary actuator 19 for microdisplacement consisting of a connecting body of microdisplacing elements 27 and members 18 for compensation having the coefft. of thermal expansion matching with the coefft. of thermal expansion of another beam constituting the support 17 is provided over the entire part or part of the beam extending to the head side of the support 15 of this mechanism so that the head supporting spring 13 can be microdisplaced in the radial direction of the recording disk independently from the main actuator 11.



16: magnetic head for data. Har let beam, 15b; 2nd beam, 15c; 3rd beam, 16: hinge

		THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	37
			12.5
•		randra de la companya de la company La companya de la co	
			7.3
			13
Ą,	WAY.		N.
	*		
5			
L.A.			
r V			
E.			
). 2. ~1			
e Vi			
***			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
<b>1</b>			Ser.
in.	•		3
5	<b>4</b> €		
S			
			ry v
* 1			
ā.			A Company
			4
	¥ + ₩		
	3.7		(6)
i o			
ř			
1			
			2 - 2
١.			•
	* 1		
0			4
			,
r S	( <b>√</b> ) ( ( <del>1)</del> ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		
:			,
	v services		.4
			20
			4
ř. *			7.4.5
	* . <i></i>	en de la companya de La granda de la companya de la comp	
			₹4
fig.			
			-
	A 66 - 1		4
	54 - 5 <sup>8</sup> - 1		
. •			4
			78
			1
			.5 *1
	- W - 11/6 c		

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-134681

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

四公開 平成4年(1992)5月8日

G 11 B 21/10

Ν 7541-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

❷発明の名称 ヘッド位置決め機構

> ②特 願 平2-255967

願 平2(1990)9月25日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 @発 明 者 賀 敬治 有

@発 明 田

良

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

富士通株式会社 の出 顋 人

00代 理 人 弁理士 井桁 貞一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1. 発明の名称

ヘッド位置決め機構

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 記録ディスクの半径方向に主アクチュエータ (11)により揺動するアクセスアーム(12)とヘッド (14)を支持したヘッド支持ばね(13)とを、枠構造 支持体(15)により連結したヘッド位置決め機構に おいて、

前記枠構造支持体(15)のヘッド側に伸びる架の 全体、または一部に微小変位素子(17)と、該枠構 造支持体(15)を構成する他の架の熱膨脹率と整合 する補償用部材(18)との接続体からなる微小変位 用副アクチュエータ(19)を設け、該副アクチュエ ータ(19)によりヘッド支持ばね(13)を主アクチュー: エータ(11)とは独立して記録ディスクの半径方向 に敬小変位可能としたことを特徴とするヘッド位 ・ 置決め関機。

(2) 前記枠構造支持体(15)は、ヘッド支持ばね(13)

に接続される第1の聚(15a)と、この第1の聚(15a) 及びアクセスアーム(12)にそれぞれ接続された第 2の架(15b)と、これらの契(15a.15b)を接続する 第3の契(15c) とを三角形に枠組した形状からな り、該第3の梁(15c) の全体、または一部に前記 微小変位用割アクチュエータ(19)を組み込んだこ とを特徴とする請求項1記載のヘッド位置決め機 模.

- (3) 前記数小変位用朝アクチュエータ(19)に組み 込まれた敬小変位素子(17)は、積層型圧電素子、 若しくは磁歪素子からなることを特徴とする請求 項1、または2記載のヘッド位置決め機構。
- 3. 発明の詳細な説明

(概 要)

磁気ディスク装置等における記録ディスクに対 するヘッド位置決め機構に関し、

アクセスアームの一部に微小変位素子を、該ア クセスアームの構造部材の熱膨脹率と整合するよ うに組み込んだピギーバックアクチュエータから なる副アクチュエータを設けることにより、該副 アクチュエータでの異常熱変形がなく、かつデー タ用ヘッドを独立して高精度に位置決めすること を可能とすることを目的とし、

また、前記枠構造支持体は、ヘッド支持ばねに接続される第1の契と、この第1の契及びアクセスアームにそれぞれ接続された第2の契と、これらの契を接続する第3の契とを三角形に枠組した形状からなり、該第3の契の全体、または一部に

内の温度変化等による僅かな熱変形などにより微小にずれて世気ディスクに対するデータ用磁 トラッドが位置ずれを起こす所謂、サーマルオフトラックが生じてリード・ライトエラーが発生しる。このため、そのような 磁気ディスト 傾向にある。このため、そのような で ストラ に対するデータ用 磁気 ヘッドのサーマルオフラ で は で ひを に 波して ヘッド位置 決め 特度を 高める 機構 が 要望されている。

### 〔従来の技術〕

そこでそのようなオフトラックを積極的に補正

前記微小変位用副アクチュエータを組み込んだ構成とする。

更に、前記微小変位用割アクチュエータに組み 込まれた微小変位素子は、積層室圧電素子、若し くは磁産業子からなる構成とする。

# 〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気ディスク装置等における記録ディスクに対するヘッド位置決め機構に関するものである。

近年、電貨機システンの外部記憶装置として用いられている磁気ディスク装置では、情報処理量の増大と多様化に伴って記録密度の向上が著しく、特に高トラック密度化においては磁気へッドのより高精度な位置決めが不可欠であり、ヘッド位置決め系の精密機構技術を高めることが重要となる。

また、そのような高トラック密度化に伴い、例えばサーボ面サーボ方式によるヘッド位置決め等にあっては、磁気ディスクに対するサーボ位置決め用磁気ヘッドとが、装置

するヘッド位置決め関係として、複数枚の磁気ディスクの各データ面に対して、第4図に示するではようにデータ用磁気ヘッド3とサーボ面にサーボ位置 ため用磁気ヘッド(図示せず)とをヘッド支持ばね2を介して例えばボイスコイルモータ (VoiceCoil Notor, V C M)駆動の主アクチュニータ (図示者 N で速結されたアクセスアーム1により 支持 世界 大大変で表子 4 を組み込んだいアクモスアームを組み入れたいである。

に揺動変位させて当該目標記録トラックに精度よく位置決めし、或いはサーマルオフトラックによるヘッドの位置ずれを補正する。

### (発明が解決しようとする課題)

即ち、前記アクセスアーム1は一般にアルミニ ウム系の軽合金が用いられ、その熱膨脹率が20× 10<sup>-6</sup>程度であるのに対し、P2T(Pb2r0,とPbTi0,

また、前記枠譲造支持体は、ヘッド支持ばねに 接続される第1の契と、この第1の契及びアクセ スアームにそれぞれ接続された第2の契と、これ らの契を接続する第3の契とを三角形に枠組した 形状からなり、接第3の契の全体、または一部に 前記数小変位用割アクチュエータを組み込んだ構 成とする。

更に、前記微小変位用側アクチュエータに組み 込まれた微小変位素子は、積層型圧電素子、若し との固容体)からなる積着型圧電素子の熱膨脹率は 5.0×10 \*\*程度であり、単なる温度変化だけれてクセスアーム 1 の積層型圧電素子が組み込むれた部分が熱変形し、かつ大きな熱応力が発生しまで、本来のヘッド位置決め換構の熱変形を補償した。本来のヘッド位置決め換構の熱変形を補償した。 なるといった不都合が生じる問題があった。

本発明は上記した従来の問題点に進み、アクセスアームの一部に、 微小変位素子を該アクセスアームの構造部材の熱膨脹率と整合するように 組み込んだピギーバックアクチュエータからなる アクチュエータを設けることにより、 該別アクチュエータを設けることにより、 該別アクチュエータでの偏った 異常熱 度に位置決めずることを 目的とするものである。

#### (課題を解決するための手段)

本発明は上記した目的を達成するため、記録デ

くは磁査素子からなる構成とする。

## (作用)

本発明では、記録ディスクの半径方向に主アク チュエータにより揺動するアクセスアームとヘッ ドを支持したヘッド支持ばねとを、該ヘッド支持 ばねと接続される第1の契と、この第1の架及び アクセスアームとそれぞれ接続される第2の檠と、 これらの架を接続する第3の契とを三角形に枠組 した形状からなり、該第3の契の全体、または一 部にPZTを用いた積層型圧電素子等からなる数 小変位業子と、該枠構造支持体を構成する他の契 の熱膨脹率と整合する補償用部材との接続体から なる微小変位用副アクチュエータを組み込んだ枠 構造支持体により連結した構成とすることにより 、当該副アクチュエータが環境温度の変化より偏 った異常熱変形を起こす恐れが解消され、複数の データ用ヘッドを主アクチュエータにより対応す る各磁気ディスクの当該目機記録トラックに同時 に移動させると共に、前記副アクチュエータを駆

動して前記各位気へッドをそれぞれ独立して微小 に揺動変位させ、当該目機記録トラックに高精度 に位置決めする、或いはサーマルオフトラック等 による位置ずれを精度良く補正することが可能と なる。

#### 〔実施例〕

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に段明する。

第1図は本発明に係るヘッド位置決め機構の一 実施例を示す斜視図、第2図はそのヘッド位置決 め機構における微小変位用副アクチュエータを説 明するための要部平面図である。

第1回において、11は例えばボイスコイルモータ(VoiceCoil Hotor, VCM)駆動の揺動型主アクチュエータ11に取り付けられた複数のアクセスアームであり、この複数のアクセスアームでより、この複数のアクセスアーム12と、データ用磁気ヘッド14をそれぞれ支持したヘッド支持ばね13の取付け端部とは、第2回に示すように該ヘッド支持ば

を組み合わせた全長を $\ell$ 、微小変位素子17の長さを $\ell$ p、その熱膨脹率 $(5.0 \times 10^{-4})$  を $\alpha$ p、また補償用の金属部材18の長さを $\ell$ m、その熱膨脹率 $(26 \times 10^{-4})$  を $\alpha$ m、更にM $\ell$ 枠構造支持体15の熱膨脹率 $(20 \times 10^{-4})$ を $\alpha$ aとすれば、次の関係式により、

また、その割アクチュエータ19における微小変位素子17に電圧を印加すると、該微小変位素子17

13と接続される第1の受15aと、この第1の受 15a及びアクセスアーム12とそれぞれ接続される第2の緊15bと、これら第1. 第2の緊15a.15bを接続する第3の緊15cとを三角形に枠組したアルミニウム(A L) からなる形状からなり、そよの全体、または一部にP Z T によるなるの緊15cの全体、または一部性要子子のの発 5.0×10・0積層型圧量素子17と組み合わせの第1. 第2の緊15a.15bの無影展率20×10・と整合する A L よりも無影の変化を対するの関系にはマグネシウムと関系を対した要素を対した機能を表現している。

前記した三角形状のアルミニウム(AL) からなる枠構造支持体15における第3の契15c に組み合わせて設けた積層型圧電素子等からなる微小変位素子17とマグネシウム合金からなる補償用の金属部材18としては、第3回に示すようにこれら両者

の変位によりデータ局に気へっド14を支持したへっド支持ばね13が第2図に破線で示すように揺動変位する。該データ用に気へっド14の幅をWh、前記三角形状の A L からなる枠構造支持体15の幅をWb とすると、該枠構造支持体15の変位に対するデータ用磁気へっド14の変位拡大率Wh/Wbは図中の寸法比の場合、約2となる。

°従って、ヘッド変位量を2μ ■ とすれば、前記 敬小変位用劇アクチュエータ19の変位量は1μ ■ 程度でよく、積層型圧電素子からなる微小変位素 子17への印加電圧としては数十V程度で容易に変 位を発生させることができる。

更に、前記微小変位用割アクチュエータ19を構成する枠構造支持体15におけ第1の架15a と第2の架15b との一端部同士が接続された部分を円弧状に切り欠いてヒンジ16を設けることにより、その部分での剛性を低下させて変位時の応力集中による破壊を防ぎ、かつ変位を容易にしている。

このような構成のヘッド位置決め機構とすることにより、回転する複数枚の磁気ディスクの各デ

ーク面に対応する全てのデータ用磁気へッド14を、 サーボ情報に基づいて前記揺動型主アクチュエー タ11により同時に所定の目標記録トラックにアク セス動作すると共に、その個々のデータ用磁気へ ッド14を支持するヘッド支持ばね13とアクセスア ーム12間に設けた前記微小変位用割アクチュエー タ19における積層型圧電素子からなる微小変位素 子17に電圧を印加することにより、該副アクチュ エータ19が環境温度の変化等により偏った異常熱 変形や熱応力を起こすことなく、その各データ用 **磁気ヘッド14を更にそれぞれ独立して記録トラッ** クと交叉する方向に微小に揺動変位させることが でき、この微小な揺動変位をその後読み出した位 置決め情報により制御することによって各データ 用磁気へっド14をそれぞれ当該目標記録トラック に精度良く位置決めすることができ、またサーマ ルオフトラック等による位置ずれも精度良く補正 することが可能となる。

なお、上記したように前記補償用の金属部材18 として、例えばマグネシウム等の軽合金を用いる

うまでもなく、その他、光学ヘッドを用いたディ スク装置や光ビ気ディスク装置等にも適用可能で ある。

# (発明の効果)

所以は、無影展率の整合用とは別に、アクチュエータ全体の慣性モーメントの低減に有利であり、第3回に示すようにようにアクチュエータ11の抵動中心側に比重の大きいPZTからなで側に出動中心場合とは高部対18を組合した構成により、前記は小変で入るとのは大きいにもかかわらずに低減され、東のアクチュエータの場合とほぼ同等に低減され、その効果はより大きを

また、以上の実施例では微小変位用割アクチュエータ19を構成する微小変位素子17として積層型圧電素子を用いた場合の例で説明したが、本発明はこの例に限定されるものではなく、例えば磁登業子等を用いるようにしても良く、同様な効果が得られる。

更に、本発明のヘッド位置決め機構はサーボ面 サーボ方式に限らず、データ面サーボ方式等の各 種ヘッド位置決め制御方式に適用できることはい

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るヘッド位置決め機構の一 実施例を示す斜視図、

第2図は本発明に係る微小変位用副アクチュエ ータを説明するための要節平面図、

第3図は本発明に係る微小変位用刷アクチュエ ータの細部を説明するための構成図、

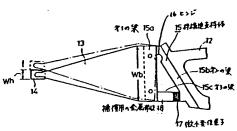
第4図は従来のヘッド位置決め機構における微 小変位用劇アクチュエータを説明する ための要部平面図である。

# 第1図~第3図において、

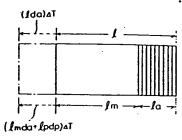
11は揺動型主アクチュエータ、12はアクセスアーム、13はヘッド支持ばね、14はデータ用磁気ヘッド、15は枠構造支持体、15aは第1の聚、15bは第2の聚、15cは第3の聚、16はヒンジ、17は微小変位素子、18は補償用の金属部材、19は微小変位用副アクチュエータをそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞 一

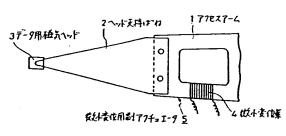
本税明anuf在置决A成绩a一党进制ex了科权团 第 1 图



本発明A放子支付用到774=1-9E说明科学部平面图 第 2 回



本発明A做J变使用到774-1-9A科特E提明打構成图 据 3 图



・従来のヘッド位置決り機構に入り放小変位用 副774コエータを設明すり要都予面図 郵 4 図